

LLL —————  
LLLLLL ■■■■■■ L■■■■■ L■■■■■ L■■■■■ ■■■■■■ 産学連携学会メールニュース  
LLLLLL ■■ L■ LLLLLLLLL L■ L■ L■ L■ L■ —————  
L■■■■■ ■■■■■■ L■ L■ L■ L■ L■ L■ L■ L■ J-SIP Mail  
L■■■■■ ■■ L■ L■ L■ L■ L■ L■ L■ L■ ■ L■ L■ L■ L■ L■ L■ —————  
L■■■■■ ■■ L■ L■ L■ L■ L■ L■ L■ L■ ■ L■ L■ L■ L■ L■ L■ 発行：産学連携学会（編集 WG）  
LLL 第 845 号 <2017.9.1>

当メールニュースではイベントのお知らせや公募情報等、  
産学連携に関する情報をお流しいたします。  
会員の皆様への情報の配信をご希望の方は、[news@j-sip.org](mailto:news@j-sip.org)  
産学連携学会事務局（[j-sangaku@j-sip.org](mailto:j-sangaku@j-sip.org)）までお寄せください。  
バックナンバー：[http://j-sip.org/mail\\_news.htm](http://j-sip.org/mail_news.htm)

[[[ ヘッドライン ]]]

★★産学連携イベントのお知らせ★★

【第 26 回お茶の水コラボレーションセミナー9月 13 日（水）】開催のご案内  
※本セミナーは一般の方（当学会の会員ではない方）にもご参加頂けます。

特定非営利活動法人産学連携学会では、首都圏を中心とした地域で産学官  
連携に興味を持つ方同士の情報交換やネットワーク作りに資する事を目的に、  
セミナーを定期的に開催しております。

第 26 回目となる「お茶の水コラボレーションセミナー」は、次世代パワー  
半導体の革新的な技術を開発した京都大学発ベンチャー企業の  
株式会社 FLOSFIA（フロスフィア）の國枝浩二様をお迎えし、『京都大学発  
ミスト CVD 成膜技術と次世代パワーデバイス技術の事業化への挑戦』と題  
してご講演頂きます。

この度、株式会社 FLOSFIA 様は、「大学発ベンチャー表彰 2017 ～Award  
for Academic Startups」において、「新エネルギー・産業技術総合開発機  
構（NEDO）理事長賞」を受賞されることが決定しました。

ぜひ、多くのご関心のある方々の参加をお待ちしております。

○日 時：平成 29 年 9 月 13 日(水)17 時～18 時 30 分(終了後、懇親会を開催)

○場 所：国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)東京本部別館  
2階 セミナー室  
(〒102-0076 東京都千代田区五番町 7 K's 五番町 )

○参加費用：無料(懇親会費 1,000 円)

○講演者：株式会社 FLOSFIA(フロスフィア) 営業部 國枝 浩二 様

○講演テーマ：『京都大学発 ミスト CVD 成膜技術と次世代パワーデバイス  
技術の事業化への挑戦』

○講演概要:

株式会社 FLOSFIA は、真空ポンプを使わずにナノメートルの厚み制御も可能な「ミスト CVD 成膜技術」をコア技術として事業を展開している京都大学発のベンチャー企業である。

このミスト CVD 成膜技術に関する事業の展開や次世代パワーデバイスとして期待される酸化ガリウム半導体のデバイスの試作に世界で初めて成功したことなどから、第 2 回「JEITA ベンチャー賞」を受賞した。

2017 年 4 月以降だけでも日経テクノロジーオンライン、日刊工業新聞、電子デバイス産業新聞、に同社の関連記事が掲載されるなど、注目を集めている。

今回は、同社のミスト CVD 成膜技術と酸化ガリウムデバイスの開発と事業化にスポットを当て、その事業化と産学連携への取り組みについてご紹介頂く。

主 催：特定非営利活動法人産学連携学会  
共 催：国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)  
後 援：医学系大学産学連携ネットワーク協議会(medU-net)

■申込方法：

こくちーず (<http://kokucheese.com/event/index/478037/>)

産学連携学会HP (<http://j-sip.org/>)

■お問い合わせ先■

産学連携学会事務局(担当 岩瀬、大嶋、須藤)

〒182-0024 東京都調布市布田 2-50-2 コーポ栄 101

(株)キャンパスクリエイト調布ブランチ内

TEL : 080-4203-5165 FAX : 042-490-5727

E-mail : [j-sangaku@j-sip.org](mailto:j-sangaku@j-sip.org)

以上